

Пристрій для вібраційної обробки деталей містить контейнер, який встановлений на рухомій платформі. Платформа шарнірно з'єднана з корпусом за допомогою регульованої по довжині тяги і приводиться в коливальний рух від ексцентрикового вібратора, закріпленого на корпусі пристрою. Шарніри виконані з можливістю механізованого регулювання їх положення відносно площин, до яких вони прилягають. Контейнер пристрою виконано поворотним відносно горизонтальної осі, за допомогою якої його встановлено на рухомій платформі, і обладнано розділювальними деками. Деки виконані у вигляді заслінок.